Д. ф.-м. н. Д. И. БЛЕЦКАН, к. ф.-м. н. А. Р. ЛУКЬЯНЧУК, Я. М. ПЕКАР

Украина, г. Ужгород, Ужгородский национальный университет, НПФ «Технокристалл» E-mail: crystal_lab457@yahoo.com Дата поступления в редакцию 24.01 2006 г. Оппонент д. ф.-м. н. М. Я. ВАЛАХ (ИФП им. В. Е. Лашкарёва, г. Киев)

ИССЛЕДОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ПРИМЕСНЫХ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В САПФИРОВЫХ ПОДЛОЖКАХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ

Предложено использовать люминесценцию в качестве экспресс-метода определения собственных и примесных точечных дефектов в кристаллах сапфира и сапфировых подложках.

Сапфировые подложки широко используются в технологии изготовления **КНС** (кремний-на-сапфире) структур [1] и излучающих гетероструктур InGaN/ AlGaN/GaN с множеством квантовых ям [2]. Достоинством КНС-структур является их высокая радиационная стойкость, термостойкость и малое энергопотребление интегральных микросхем на их основе.

Задачи обеспечения быстродействия интегральных схем на КНС-структурах и создания сверхъярких светодиодов на гетероструктурах InGaN/AlGaN/GaN требуют высокого качества сапфировых подложек ориентации (11 $\overline{20}$) и (0001) диаметром 50—200 мм. При известном высоком качестве кристаллов сапфира (корунда, α -Al₂O₃), выращенных видоизмененным методом Киропулоса [3], собственные и примесные точечные дефекты, формирующиеся в кристаллах, являются одним из ключевых факторов, влияющих на свойства подложек, вырезанных из них, и на возможность использования последних в опто- и микроэлектронике.

Основными типами собственных точечных дефектов в кристаллах α -Al₂O₃ являются анионные и катионные вакансии, находящиеся в различных зарядовых состояниях (F^+ - и F-центры, V^- - и V^- -центры), междоузельные атомы алюминия, антиструктурные дефекты [4]. Тип и концентрация преобладающих собственных точечных дефектов в решетке альфаоксида алюминия определяются условиями выращивания кристалла — восстановительными либо окислительными, что сказывается на характере и величине отклонения от стехиометрии. Кроме собственных точечных дефектов, в кристаллах сапфира могут присутствовать дефекты, связанные с остаточными (неконтролируемыми) примесями, прежде всего с примесью хрома (Cr³⁺).

В большинстве случаев собственные и примесные точечные дефекты существенно влияют на оптические и люминесцентные свойства кристалла вследствие появления дополнительных локальных уровней в запрещенной зоне, играющих роль центров прилипания либо рекомбинации. Учитывая, что для кристаллов α-Al₂O₃ достаточно хорошо изучены спектроскопические свойства примесных (активированных) ионов и собственных дефектов кристаллической решетки, оказывается возможным надежно идентифицировать точечные дефекты в сапфировых подложках с помощью люминесцентных методов, отличающихся сравнительной простотой, доступностью, экспрессностью и высокой чувствительностью. Кроме того, повышенный интерес к изучению люминесцентных свойств анионно-дефектных кристаллов α -Al₂O₃ обусловлен еще и созданием на их основе высокочувствительных детекторов ионизирующих излучений, принцип работы которых основан на явлении термостимулированной люминесценции [5, 6]. Детекторы на основе анионно-дефектного корунда могут быть использованы и для дозиметрии ультрафиолетового излучения [5, 7].

В настоящей работе приведены результаты исследования фото-, рентгено- и термолюминесценции исходного сырья, используемого для выращивания объемных кристаллов α -Al₂O₃, и изготовленных из этих кристаллов сапфировых подложек. Ставилась задача исследовать возможность использовать люминесценцию в качестве чувствительного и информативного экспресс-метода определения собственных и примесных точечных дефектов в кристаллах сапфира и сапфировых подложках.

Методика эксперимента

Исследовались полированные сапфировые подложки ориентации (0001), приготовленные по технологии, описанной в [8, 9]. Подложки вырезались из объемных кристаллов α-Al₂O₃, выращенных из расплава в молибден-вольфрамовых тиглях видоизмененным методом Киропулоса [3, 4]. Поскольку рост происходил в вакууме, то имело место образование кислородных вакансий, в результате чего кристаллы были анионно-дефектными. Исходным сырьем для выращивания объемных кристаллов из расплава служили були и полубули корунда вернейлевого производства от производителей из Китая (ВК) и Чехии (ВЧ). Для сравнения люминесцентных характеристик сапфировых подложек и исходного сырья из вернейлевых кристаллов вырезались ориентированные пластины с плоскостью (0001), которые затем шлифовались и полировались.

Для оптического возбуждения использовались сверхъяркие синий и зеленый светодиоды, а также

гелий-неоновый лазер. Спектры фотолюминесценции анализировались при использовании двойного монохроматора ДФС-24 с разрешением не хуже 0,1 мэВ.

Рентгеновское облучение образцов проводилось при комнатной температуре на установке ДРОН-3 с трубкой БСВ-2 с вольфрамовым анодом при токе анода 10 мА и напряжении 50 кВ. Нагрев образца при измерении кривых термостимулированной люминесценции осуществлялся в интервале температур от комнатной до 600 К со скоростью от 0,2 до 3 К/с.

Спектральное распределение рентгено- и термолюминесценции измерялось на установке, собранной на базе монохроматора МДР-23. В качестве приемника излучения использовался ФЕУ-106, работающий в режиме счета фотонов. Корректировка (исправление) спектров люминесценции производилась с помощью эталонной лампы накаливания СИ-200. Общая систематическая погрешность (включающая нестабильность тракта регистрации люминесценции, ошибку в определении скорости нагрева и невоспроизводимость условий облучения), по нашим оценкам, не превышала 3—4%.

Результаты и их обсуждение

Фотолюминесценция (ФЛ). Поглощение света дефектами в кристалле определяется произведением эффективного сечения взаимодействия на число поглощающих центров (примеси, дефекты структуры и т.п.). Интенсивность люминесценции при оптическом возбуждении пропорциональна вероятности возбуждения поглощающих диполей и вероятности испускания излучающих диполей. При этом следует учесть, что поглощение и излучение могут осуществляться одним и тем же или разными диполями одного центра, а также разными диполями разных центров (в последнем случае имеет место миграция энергии от центров поглощения к центрам излучения). Кроме того, в зависимости от симметрии кристаллической решетки в ней могут быть несколько разных ориентаций данного типа центра, между которыми также может осуществляться миграция энергии.

ФЛ сапфировых подложек в красной области спектра эффективно возбуждалась как излучением синего и зеленого светодиодов, так и Не-Ne-лазера. Соответствующие спектры ФЛ для одной и той же сапфировой подложки при использовании различных источников возбуждения приведены на рис. 1. Видно, что, независимо от источника возбуждения, в спектрах излучения наблюдаются *R*-линии (R_1 =694,3 нм и R_2 =692,8 нм), характерные для ионов Cr³⁺. Таким образом, свечение в сапфировых подложках, содержащих примесь хрома, возникает при непосредственном возбуждении ионов Cr³⁺ падающим излучением светодиода (лазера). Люминесценция кристаллов α-Al₂O₃ с малой концентрацией ионов Cr³⁺ обусловлена переходами с верхних уровней \overline{E} (²E) и 2 A (²E) на нижние уровни ${}^{4}A_{2}$, соответствующие R_{1} - и R_{2} линиям, фононными повторениями *R*-линий, а также переходами из термически заселенных состояний ${}^{2}T_{1}$ и ${}^{4}T_{2}$ в основное состояние ${}^{4}A_{2}$ [10—12].

Из кривых 1 и 2 на рис. 1 следует, что при одинаковых интенсивностях возбуждения ФЛ в *R*-линиях бо-



Рис. 1. Спектры фотолюминесценции сапфировой подложки при возбуждении излучением голубого (1), зеленого (2) светодиодов и He-Ne-лазера (λ=632,8 нм) (3)

лее эффективно возбуждается излучением зеленого светодиода. Этот экспериментальный факт становится понятным, если сопоставить спектр поглощения кристалла α-Al₂O₃:Cr³⁺ со спектрами излучения голубого и зеленого светодиодов [2]. В спектре поглощения кристаллов альфа-оксида алюминия, легированного примесью хрома, наблюдаются две интенсивные широкие полосы Y (λ_{\max} =410 нм, переход ${}^{4}A_{2} \rightarrow {}^{4}T_{1}$) и U (λ_{\max} =560 нм, переходы ${}^{4}A_{2} \rightarrow {}^{4}T_{2}$), а также слабоин-тенсивные B_{1} - и B_{2} -линии (476,3 и 474,6 нм, переходы ${}^{4}\!A_{2}$ —2 $\overline{A}({}^{2}\!T_{2}),$ ${}^{4}\!A_{2}$ — $\overline{E}_{a}({}^{2}T_{2}))$, в которых эффективно возбуждается люминесценция в *R*-линиях [13]. Так как максимум в спектре излучения голубого светодиода (471,0 нм) находится в области слабых В-линий поглощения, то и эффективность возбуждения ФЛ в этом случае является меньшей по сравнению с зеленым светодиодом, спектральный состав излучения которого перекрывается с интенсивной U-полосой.

Излучение He–Ne-лазера (λ =632,8 нм) лежит в области очень слабого поглощения кристаллов α -Al₂O₃:Cr³⁺. В этой области перекрываются хвост широкой U-полосы и многофононный хвост *R*-линий (переходы ${}^{4}A_{2} \rightarrow {}^{2}E$ с участием нескольких фононов). Вклад в поглощение могут также давать хвосты довольно широких *R*'-полос (переходы ${}^{4}A_{2} \rightarrow {}^{2}T_{1}$) [12].

Таким образом, фотолюминесценция кристаллов α -Al₂O₃:Cr³⁺, независимо от того, происходит ли поглощение в широких полосах или линиях, всегда имеет один и тот же спектр, следовательно, переходы в основное состояние совершаются всегда с одного и того же уровня, а именно, ²E.

Отметим, что *R*-линии всегда присутствуют в спектре Φ Л сапфировых подложек, независимо от фирмпроизводителей (**рис. 2**), а их интенсивность зависит от концентрации остаточных примесей Cr³⁺, попадающих в растущий кристалл из исходной шихты. Вместе с тем интенсивность *R*-линий в спектрах Φ Л сапфировых подложек всегда меньше, чем в исходной шихте, что указывает на частичную очистку кристаллов α -Al₂O₃ от примеси хрома при их выращивании направленной кристаллизацией расплава — как за счет сегрегации на фронте кристаллизации, так и за счет испарения со свободной поверхности расплава.

Учитывая, что исходным сырьем для выращивания объемных кристаллов сапфира служат були и полубули вернейлевого производства, целесообразно использовать ФЛ в качестве экспресс-метода контроля наличия (отсутствия) примесных ионов Cr³⁺ еще

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ



Рис. 2. Фотолюминесценция кристаллов сапфира, выращенных методом Вернейля (1 — ВЧ; 2 — ВК), и сапфировых подложек (3 — М; 4 — У; 5 — С). Здесь ВЧ — производство Чехии, ВК — Китая, М — Москвы, У — Ужгорода, С — Ставрополя

на стадии выбора сырья. Принимая во внимание тот факт, что в случае оптического возбуждения интенсивность люминесценции в *R*-линиях (I_R) линейно возрастает с увеличением концентрации (*C*) примеси хрома в кристаллах α -Al₂O₃ [14, 15], и построив один раз градуировочную зависимость $I_R = f(C)$, можно не только качественно, но и количественно определять содержание хрома в исходном сырье и сапфировых подложках.

Рентгенолюминесценция (РЛ). Сапфировые подложки хорошо люминесцируют при возбуждении ионизирующей радиацией, в том числе и рентгеновским излучением. При этом свечение происходит в нескольких областях спектра (рис. 3). В спектрах РЛ исходного сырья (кристаллов, полученных по методу Вернейля) в красной области помимо основного пика 694 нм (*R*-линии хрома) наблюдается несколько сателлитов (660, 670, 675, 709, 716, 730 нм), совпа-



дающих по энергетическому положению с таковыми в спектре ФЛ (кривые 1, 2 рис. 2). Учитывая, что для малых концентраций хрома, входящего в решетку α -Al₂O₃ в виде ионов Cr³⁺, справедливо приближение невзаимодействующих примесей [14], наблюдаемые сателлиты в спектре РЛ не связаны с парным взаимодействием ионов хрома.

Поглощение энергии ионизирующей радиации в основном зависит от полной концентрации ионов в рассматриваемом материале — независимо от того, являются они центрами окраски или нет. Поэтому, в отличие от ФЛ, рентгенолюминесценция в меньшей степени вызвана непосредственным возбуждением ионов Cr³⁺, а в основном обусловлена передачей этим ионам энергии, поглощаемой решеткой α-Al₂O₃. В наших экспериментах при использованных мощностях дозы рентгеновского излучения в разрешенных зонах альфа-оксида алюминия может создаваться максимально 10^{13} — 10^{14} см⁻³·с⁻¹ электронно-дырочных пар. Учитывая, что концентрация ионов хрома в исследуемых кристаллах сапфира, по данным электронного парамагнитного резонанса, не превышала 1016 см-3, а время возбуждения состояния Cr^{3+} примерно равно 3 мс, можно заключить, что в принципе все образующиеся в единицу времени электронно-дырочные пары могут прорекомбинировать на ионах хрома с излучением квантов света 1,84 эВ на *R*-линиях (рис. 3). Таким образом, любой процесс возбуждения люминесценции в кристаллах α-Al₂O₃ при наличии примеси хрома всегда заканчивается излучательным переходом $^{2}E \rightarrow ^{4}A_{2}$. Разница заключается лишь в том, что в спектре ФЛ четко удается разделить R_1 - и R_2 -линии, а в спектре РЛ проявляется только одна линия.

Все сателлиты *R*-линий, наблюдаемые в спектрах ФЛ и РЛ, можно разбить на несколько групп [12]: 660 нм — неразделенные R_1' - и R_2' -линии; 670 нм — R_3' -линия; 650, 675, 680 и 684 – антистоксовые фононные спутники *R*-лиинй, возникающие вследствие суперпозиции энергии электронных переходов ${}^2E \rightarrow {}^4A_2$ с энергией атомных колебаний; 705, 709, 713, 716, 725 и 730 нм — колебательные повторения *R*-линий, возникающие вследствие размена части энергии переходов ${}^2E \rightarrow {}^4A_2$ на тепловые колебания решетки.

Независимо от фирмы-производителя как исходного сырья, так и сапфировых подложек, в их спектре РЛ в синей области наблюдается широкая неэлементарная полоса с максимумом около 300—310 нм (рис. 3). Экспериментальные спектры РЛ были разложены на суперпозицию независимых гауссианов (модель линейной электрон-фононной связи), варьируя с помощью компьютера амплитуду, полуширину и положение максимума элементарных пиков и подгоняя суммарную кривую под экспериментальную до наилучшего визуального совпадения. При этом были получены три набора полос с максимумами при энергиях E_{max1} =4,26 эВ, E_{max2} =3,8 эВ и E_{max3} =3,00 эВ (**рис. 4**), которые наиболее точно воспроизводят экспериментально наблюдаемую широкую асимметричную полосу.

Для идентификации полученных максимумов в спектре РЛ в синей области с конкретными центрами воспользуемся известными литературными данными. На основании сравнительного анализа наших резуль-

Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2006, № 3



татов с многочисленными данными работ [4, 16—22] можно сделать следующие выводы. Наблюдаемые в спектрах РЛ всех кристаллов полосы излучения 3,8 и 3,0 эВ относятся к переходам в F^+ - и F-центрах [4, 16—20]. Действительно, по данным измерения оптического поглощения, исследуемые нами сапфировые подложки содержали 10^{16} — 10^{17} см⁻³ анионных (кислородных) вакансий. Что касается природы центров свечения, ответственных за полосу 4,26 эВ в спектре РЛ, то в литературе до сих пор нет единого мнения о ее происхождении. Ее связывают с рекомбинациями в парах дефектов [20], с примесью титана [21], а в работе [22] — с примесью магния и приписывают рекомбинации дырок с F_{Mg} -центрами.

Термостимулированная люминесценция. При облучении кристаллов сапфира рентгеновским излучением, кроме рекомбинационных процессов неравновесных носителей заряда, происходит их захват центрами прилипания (происходит запасание энергии возбуждения на ловушках). Поскольку кристаллы α -Al₂O₃ являются широкозонными диэлектриками (E_g =9,6 эВ), то наряду с центрами излучательной рекомбинации они содержат большое количество безызлучательных локальных центров, значительная часть которых играет роль центров прилипания для электронов и дырок, которые относительно легко и надежно можно выявить с помощью термостимулированной люминесценции (**TCЛ**).

Типичные кривые ТСЛ для исходного сырья (кристаллов α-Al₂O₃, полученных методом Вернейля, от различных фирм-производителей) и сапфировых подложек приведены на рис. 5, 6. Из сопоставления кривых ТСЛ следует, что форма кривых (количество максимумов и их температурное положение) определяется методом получения кристаллов и присутствующими в них остаточными (фоновыми) примесями. Так, в кристаллах ВК, облученных рентгеновским излучением, наблюдается термолюминесценция с доминирующим пиком при 460 К, т. н. дозиметрический пик [5-7]. Его интенсивность и светосумма коррелируют с дозой рентгеновского излучения. В кристаллах ВЧ дозиметрический пик не является элементарным, а состоит из двух, один из которых проявляется в виде плеча при Т=460 К, а второй – ярко выраженный при *T*=480 К (кривая 1 рис. 5). Используя различные виды возбуждения, а именно,



Рис. 5. Кривые ТСЛ кристаллов сапфира, выращенных методом Вернейля ($1 - B^4$, $2 - B^6$) и Степанова (3) фотовозбуждение излучением азотного лазера (λ =337 нм) и рентгеновское излучение при исследовании ТСЛ анионно-дефектных кристаллов α -Al₂O₃, авторам [7] на самом деле удалось разделить сложный пик на два элементарных с максимумами при 460 и 480 K, хотя сами авторы так и не констатировали факта существования двух пиков, считая, что пик при облучении исследуемого образца лазерным светом имеет температуру на 10—25 K выше, чем пик ТСЛ при рентгеновском облучении.

Длительное время считали, что дозиметрический пик (Т_m=460 К) обусловлен наличием углерода в кристаллах альфа-оксида алюминия (α-Al₂O₃:C) [23]. Действительно, на кривых ТСЛ профилированных кристаллов, выращенных по методу Степанова с использованием графитового теплового узла (кривая 3 на рис. 5), наблюдается хорошо разрешенный дозиметрический пик с Т_m=460 К. Согласно модели, предложенной в работе [24], термолюминесцентный процесс протекает путем освобождения дырок из ловушек, образованных ионами углерода, и их последующей рекомбинацией с электронами, локализованными на анионных вакансиях. Авторы [25] считают, что такая модель термолюминесцентного процесса является необоснованной. По их мнению, углерод как восстановительный реагент оказывает лишь каталитическое действие путем ослабления связей между ионами основной кристаллической решетки и способствует образованию нестехиометрического окружения вблизи анионных вакансий.

Учитывая это и принимая во внимание, что дозиметрический пик в кристаллах α -Al₂O₃, выращенных по методу Вернейля, не является элементарным, а также тот факт, что в спектрах излучения обоих пиков (460 и 480 K) наблюдается свечение *F*- и *F*⁺-центров и ионов Cr³⁺, вероятнее всего дозиметрический пик следует связать со сложным комплексным дефектом, образованным кислородными вакансиями в разных зарядовых состояниях и ионами хрома, которые одновременно выполняют роль ловушки носителей заряда и излучательного центра. К такому выводу ранее пришли также авторы [26] на основании анализа результатов исследования ТСЛ анионно-дефектных кристаллов.

О наличии ионов Cr^{3+} в вернейлевых кристаллах свидетельствует также второй пик ТСЛ при 600 К (рис. 5). Температурное положение и форма этого

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ



пика не зависит от дозы облучения, а его интенсивность пропорциональна концентрации примесных ионов Cr^{3+} в матрице α -Al₂O₃, что хорошо согласуется с данными [5].

На рис. 6 приведены кривые ТСЛ сапфировых подложек, вырезанных из кристаллов, полученных видоизмененным методом Киропулоса с использованием в качестве сырья В-кристаллов от различных производителей. Независимо от происхождения сырья и производителя объемных кристаллов из расплава, на кривых ТСЛ сапфировых подложек доминирующим является пик при 400 К с одной (420 К) либо тремя (360, 380, 420 К) особенностями, проявляющимися в виде плеч на высокотемпературной и низкотемпературной сторонах пика. Аналогичные кривые ТСЛ, как по форме, так и по положению пиков, приведены в работах [27, 28] для кристаллов сапфира, выращенных методами Вернейля и Киропулоса. Таким образом, доминирующий пик ТСЛ в сапфировых подложках является неэлементарным. Он связан с термическим опустошением, как минимум, двух и — максимум — четырех ловушек. На кривых ТСЛ, кроме основного, проявляются также два слабых пика при 470 и 520 К. Авторы [28] пик при 400 К приписывают термическому разрушению двухдырочных центров, находящихся вблизи примесных ионов

 $(V_{\rm M}^{-}$ -центры), а генетически связанные с ними одно-

дырочные центры ($V_{\rm M}^{=}$ -центры) термически разрушаются при 520 К [29]. Два пика с максимумами при 380 и 420 К обусловлены ионизацией двухдырочных

 V^- -центров и однодырочных $V_{OH}^=$ -центров, соответственно [4, 16, 28].

В кристаллах сапфира, полученных по методу Вернейля, наблюдается еще один пик ТСЛ — при более низкой температуре (320 К), чем дозиметрический. Следует отметить, что температурное положение максимума этого пика существенно зависит от скорости нагрева образца — наблюдается смещение максимума в область высоких температур с увеличением скорости нагрева. Аналогичную зависимость для пика 320 К установили ранее авторы [25] и связали его с обычным электронно-дырочным механизмом ионизации ловушек.

Интенсивность пика ТСЛ при 600 К, связанного с Cr³⁺-центрами, резко падает для сапфировых подложек в сравнении с исходными ВЧ- и ВК-кристаллами. Причиной этого, как отмечалось ранее, является

существенное уменьшение концентрации фоновой примеси в кристаллах, полученных из расплава, как за счет ее испарения с открытой поверхности расплава, так и вследствие оттеснения примесей фронтом кристаллизации в нижний конец слитка. По этой причине на кривых ТСЛ сапфировых подложек, вырезанных из средней части объемного кристалла (наиболее чистой), пик при 600 К практически отсутствует, а у подложек, вырезанных из конца слитка, он проявляется.

Выводы

Установлено, что люминесцентные и термолюминесцентные свойства кристаллов сапфира и сапфировых подложек определяются не только анионными и катионными вакансиями, но и такими сопутствующими примесями как хром и титан, которые влияют на форму кривой ТСЛ и спектр свечения кристаллов.

Учитывая высокую активность примесных центров Cr^{3+} в оптических процессах, неразрушающим экспресс-методом контроля остаточных примесей хрома в сапфировых подложках может выступить фотолюминесценция. Для ее возбуждения успешно можно использовать излучение сверхъярких голубого либо зеленого светодиодов, изготовленных на базе гетероструктур InGaN/AlGaN/GaN с множеством квантовых ям, а также гелий-неонового лазера.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

 Папков В. С., Цыбульников М. Б. Эпитаксиальные кремниевые слои на диэлектрических подложках и приборы на их основе. М.: Энергия, 1979.

2. Bletskan D. I., Lukyanchuk O. R., Bletskan O. D. Effect of sapphire substrate on spectral emission features for LEDs based on InGaN/AlGaN/GaN hetero-structures // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics.— 2003.— Vol. 6, N 2.— P. 189—191.

3. Блецкан Д. І., Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р. та ін. Промислове вирощування монокристалів сапфіру видозміненим методом Кіропулоса // Наук. вісн. Ужгородського університету. Сер. Фізика.— 2000.— № 6.— С. 221—239.

4. Crawford J. H. Jr. A review of neutron radiation damage on corundum crystals // J. Nucl. Mater.— 1982.— Vol. 108–109.— P. 644—654.

5. Kortov V. S., Milman I. I., Kirpa V. I., Lesz J. Some features of alpha- Al_2O_3 dosimetric thermoluminescent crystals // Radiation Protection Dosimetry.— 1994.— Vol. 55, N 4.— P. 279—283.

6. Kortov V. S., Milman I. I., Kirpa V. I., Lesz La. Thermal quenching of TL in alpha-Al₂O₃ dosimetric crystals // Ibid.— 1996.— Vol. 65, N 1–4.— P. 255—258.

7. Кортов В. С., Сюрдо А. И., Шарафутдинов Ф. Ф. Термолюминесценция анионодефектного корунда при ультрафиолетовом, лазерном и рентгеновском облучении // ЖЭТФ.— 1997.— Т. 67, № 7.— С. 72—76.

8. Блецкан Д. І., Блецкан О. Д., Лук'янчук О. Р. та ін. Механічна обробка кристалів сапфіра та виготовлення підкладок із них // Наук. вісн. Ужгородського університету. Сер. Фізика.— 2000.— № 7.— С. 161—172.

9. Евразийский пат. 001265. Способ резки кристаллов сапфира / Н. И. Блецкан, Б. А. Дороговин, А. Б. Дороговин и др.—2000.

10. Misu A. Emissions of ruby // J. Phys. Soc. Japan.— 1964.— Vol. 19, N 12.— P. 2260—2270.

11. Kisliuk P., Moore C. A. Radiation from the ${}^{4}T_{2}$ state of Cr³⁺ in ruby and emerald // Phys. Rev.— 1967.— Vol. 160, N 2.— P. 307—312.

МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

12. Nelson D. F., Sturge M. D. Relation between absorption and emission in the region of the R lines of ruby // Phys. Rev. A.— 1965.— Vol. 137, N 4.— P. 1117—1130.

13. Sugano S., Tanabe Y. Absorption spectra of Ct^{3+} i Al_2O_3 . Part A. Theoretical studies of the absorption bands and lines // J. Phys. Soc. Japan.— 1958.— Vol. 13, N 8.— P. 880—899.

14. Антипова-Кортова И. И., Грум-Гржимайло С. В. О возможности использования люминесцентного анализа для контроля состава примесей в корунде // Тр. Ин-та кристаллографии.— 1953.— Вып. 8.— С. 139—144.

15. Schawlow A. L. , Wood D. L. , Clogston A. M. Electronic spectra of exchange-coupled ion pairs in crystals // Phys. Rev. Letters.— 1959.— Vol. 3, N 6.— P. 271—273.

16. Lee K. H., Crawford J. H. Electron centers in single-crystal Al_2O_3 // Phys. Rev. B.— 1977.— Vol. 15, N 8.— P. 4065—4070.

17. Lee K. H., Crawford J. H. Jr. Luminescence of the *F* center in sapphire // Ibid.— 1979.— Vol. 19, N 6.— P. 3217—3221.

18. Evans B. D., Stapelbroek M. Optical properties of the F^+ center in crystalline Al₂O₃ // Ibid.— 1987.— Vol. 18, N 12.— P. 7089—7098.

19. Springis M. J., Valbis J.A. Visible luminescence of colour centres in sapphire // Phys. Stat. Solidi (b).— 1984.— Vol. 123, N 1.— P. 335—343.

20. Кулис П. А., Рачко З. А., Спрингис М. Е. и др. Рекомбинационная люминесценция неактивированной окиси алюминия // Электронные процессы и дефекты в ионных кристаллах. — Рига: Изд-во Латвийского госуниверситета, 1985. — С. 85—123.

21. Surdo A. I., Kortov V. S., Sharafutdinov F. F. Luminescence of anion-defective corundum with titanium impurity // Radiat. Prot. Dosim.— 1999.— Vol. 84, N 1–4.— P. 261—263.

22. Kulis P. A., Springis M. J., Tale I. A. et al. Impurity associated color centers in Mg and Ca-doped Al_2O_3 single crystals // Phys. Stat. Solidi (b).— 1981.— Vol. 104, N 2.— P. 719—725.

23. Аксельрод М. С., Кортов В. С., Мильман И. И. и др. Профилированные легированные углеродом монокристаллы окиси алюминия для термолюминесцентных дозиметрических детекторов // Изв. АН СССР. Сер. Физическая.— 1988.— Т. 52, № 10.— С. 1981—1985.

24. Аксельрод М. С., Кортов В. С., Мильман И. И. Рекомбинационные процессы в легированном анионнодефектном корунде // Укр. физ. журнал.— 1983.— Т. 28, № 7.— С. 1053—1056.

25. Бессонова Т. С., Гимадова Т. И., Тале И. А. и др. Особенности термолюминесценции монокристаллов корунда с дефектной структурой // ЖПС.— 1991.— Т. 54, № 3.— С. 433—437.

26. Кортов В. С., Мильман И. И. Термостимулированная люминесценция дозиметрических кристаллов α-Al₂O₃ // Изв. вузов. Физика.— 1996.— № 11.— С. 145—160.

27. Бессонова Т. С., Забара А. С. Радиационно-стимулированные явления в корунде с примесью титана // ЖПС.— 1989.— Т. 50, № 3.— С. 440—444.

28. Грицына В. Т., Войценя Т. И., Корнеева Т. И. Изменение структуры и зарядовых состояний дефектов в кристаллах корунда при рентгеновском облучении.— Укр. физ. журнал.— 1984.— Т. 29, № 9.— С. 1398—1403.

29. Lee K. H., Holmberg G. E., Crowford J. H. Jr. Optical and ESR studies of hole centers γ -irradiated Al₂O₃ // Phys. Stat. Solidi (a).—1977.— Vol. 39, N 2.— P. 669—674.

ВЫСТАВКИ. КОНФЕРЕНЦИИ

НПО «Физика-Солнце» АН РУз им. С. А. Азимова Конференция «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ»



Сентябрь 2006 Ташкент

Контактная информация: Телефон: (8-371)-133-12-71. Факс: (8-371)-135-42-91. E-mail: lutp@uzsci.net Конференция посвящена широкому спектру проблем, связанных с актуальными фундаментальными и прикладными вопросами современной физики.

Представляются работы по следующим направлениям:

1. Физика ядра и элементарных частиц, ее прикладные аспекты. (olimov@uzsci.net)

2. Физика полупроводников и твердого тела, ее прикладные аспекты. (erkin1@uzsci.net)

3. Возобновляемые источники энергии и гелиоматериаловедение, их прикладные аспекты. (sultan@uzsci.net, trukhov@uzsci.net)

К участию в конференции принимаются работы, выполненные за последние 3 года, а также обзорные доклады.

Срок подачи работ до 15 августа 2006 г.

НОВЫЕ КНИГИ



Виноградов Б. А., Мещерякова Г. П., Перепелкин К. Е. Действие лазерного излучения на полимерные материалы.— СПб: Наука, 2006.— 50 с.

Монография посвящена рассмотрению структуры и физических (термических, оптических) свойств полимерных материалов, исследованию воздействия на них лазерного излучения различной интенсивности в ИК, видимом и УФ диапазонах, лазерным методам изучения их микро- и макроструктуры, научным основам лазерного нагрева, термической обработки, сварки, поверхностной и размерной обработки.

Для специалистов в области применения лазерных методов при изучении и обработке полимерных материалов, для преподавателей, аспирантов, студентов.